

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-139479

(43) Date of publication of application: 31.05.1996

(51)Int.CI.

H05K 7/20 H01L 23/473

(21)Application number: 06-273570

(71)Applicant: HAMAMATSU PHOTONICS KK

NAKAI SADAO

(22)Date of filing:

08.11.1994

(72)Inventor: NAKAI SADAO

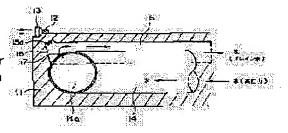
YAMANAKA MASANORI MIYAJIMA HIROBUMI KANZAKI TAKESHI SUGA HIROBUMI

(54) HEAT SINK

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a high-durability heat sink. which can absorb efficiently heat from a radiator and can be easily manufactured.

CONSTITUTION: A beam emitted from an LD bar 12 placed on a radiator 11 is emitted via a microlens 13. A water channel formed in the interior of the radiator 11 is constituted of a pressing water channel 14, a cooling part 15 and a discharge water channel 16. A puddle part 14a is formed in the end part of the water channel 14. A plurality of small holes 17 are formed in this puddle part 14a along the arrangement direction of the LD bar 12. A roughened surface 15a is formed in an on the cooling part 15 in the vicinity of the LD bar 12. The remaining cavity part of the radiator 11 constitutes the discharge water channel 15. Cooling water jetted through the small holes 17 is sprayed on the part 15 at a high pressure and heat transferred from the LD bar 12 to the cooling part 15 is effectively absorbed in this cooling water.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japanese Patent Office

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開平8-139479

(43)公開日 平成8年(1996)5月31日

(51) Int.Cl. 6	識別記号	庁内整理番号	FΙ		技術表示箇所
H05K 7/20	N P				
H01L 23/47	3		H01L	23/ 46	Z
			农館查審	未請求 請求項の数3	B OL (全 4 頁)
(21)出願番号	特願平6-273570		(71)出願人	浜松ホトニクス株式会	
(22)出顧日	平成6年(1994)11月	日8日	(71) 出願人	静岡県浜松市市野町1 591114799 中井 貞雄 大阪府茨木市北春日日	
			(72) 発明者	中井 貞雄 大阪府茨木市北春日 E	元3丁目6番地45
			(72)発明者		
			(74)代理人	弁理士 長谷川 芳樹	
					最終質に続く

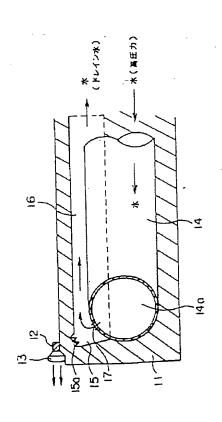
(54)【発明の名称】 ヒートシンク

(57)【要約】

【目的】 発熱体から熱を効率良く奪うことが可能で、 容易に製造することができる耐久性の高いヒートシンク を提供する。

【構成】 放熱体11に載置されたLDバー12から出射されたビームはマイクロレンズ13を介して出射される。放熱体11の内部に形成された水路は、加圧水路14と冷却部15と排出水路16とから構成されている。加圧水路14の端部には水溜部14aが形成されている。この水溜部14aにはLDバー12の配設方向に沿って複数の小孔17が形成されている。LDバー12の近傍の冷却部15には凹凸面15aが形成されている。放熱体11の残余の空洞部は排出水路15を構成している。小孔17から噴射された冷却水は冷却部15に伝わった熱はこの冷却水によって効果的に奪われる。

文献Mo. B-L



【特許請求の範囲】

発熱体に接触させられる放熱体と、この 【請求項1】 放熱体に形成された水路とを備え、この水路に冷却水を 流して前記発熱体を冷却するヒートシンクにおいて、 前記水路は、小孔が形成され加圧水が供給される加圧水 路と、前記小孔から噴射された冷却水が当てられる前記 発熱体の近傍に設けられた冷却部と、この冷却部で用い られた冷却水を排出する排出水路とから構成されている ことを特徴とするヒートシンク。

前記冷却部に凹凸が形成されていること 【請求項2】 を特徴とする請求項1記載のヒートシンク。

前記加圧水路に水溜部が形成され、この 【請求項3】 水溜部に前記小孔が複数形成されていることを特徴とす る請求項1または請求項2記載のヒートシンク。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は水冷構造を有するヒート シンクに関するものである。

[0002]

【従来の技術】従来、この種のヒートシンクとしては、 例えば、図3に示す髙出力LD(レーザーダイオード) アレイ用のヒートシンクがある。ここで、同図(a)は このヒートシンクの断面図、同図(b)は平面図を示し ている。このLDアレイ用ヒートシンクには、LD発振 波長の動的な変動を抑えることはもちろんのこと、出射 されたレーザビームの空間的なばらつきを最小限に抑制 する機能を果たすことが必要とされる。このため、この ヒートシンクではLDアレイの放熱を円滑に行うために 水冷構造が備えられている。 つまり、放熱体1には上面 水路2aと下面水路2bとの2層構造をした水路2が設 30 けられている。この水路2の注入口3から取り込まれた 冷却水は上面水路2aにおいて広げられる。広げられた 冷却水はLDアレイ4を一様に冷却し、冷却後、下面水 路2bを通って排出口5に戻される。放熱体1はシリコ ン結晶からなり、上面水路2aおよび下面水路2bはこ のシリコン(Si)結晶が微細加工されて形成されてい る。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記従 -来のヒートシンクにおいては、上記のように微細加工技 40 術を用いて上面水路2aおよび下面水路2bを形成して いるため、ヒートシンクの作製工程が複雑になるという 問題があった。また、Siは機械的に脆いため、ヒート シンクの耐久性にも問題があった。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明はこのような課題 を解消するためになされたもので、発熱体に接触させら れる放熱体と、この放熱体に形成された水路とを備え、 この水路に冷却水を流して発熱体を冷却するヒートシン クにおいて、上記水路は、小孔が形成され加圧水が供給 50

される加圧水路と、小孔から噴射された冷却水が当てら れる発熱体の近傍に設けられた冷却部と、この冷却部で 用いられた冷却水を排出する排出水路とから構成されて いることを特徴とするものである。

2

【0005】また、上記冷却部に凹凸が形成されている ことを特徴とするものである。

【0006】また、上記加圧水路に水溜部が形成され、 この水溜部に小孔が複数形成されていることを特徴とす るものである。

[0007] 10

> 【作用】小孔から噴射された冷却水は冷却部に高圧で噴 きつけられ、発熱体から冷却部に伝わった熱はこの冷却 水によって効果的に奪われる。一方、本構造は脆いシリ コン結晶を用いなくても構成される。

> 【0008】また、冷却部に凹凸が形成されていると、 冷却部の表面積は増大し、冷却水との接触面積は増大す る。

> 【0009】また、加圧水路に水溜部が形成され、この 水溜部に複数の小孔が形成されていると、各小孔から噴 射される高圧の冷却水は冷却部に同時に噴きつけられ る。

[0010]

20

【実施例】図1は本発明の一実施例によるヒートシンク を示す側面図であり、図2はこのヒートシンクの上面図 である。

【0011】放熱体11の上面端部には発熱体であるし Dバー12が載置されている。このLDバー12はLD が棒状に形成されたものであり、放熱体11の端部にお いて図1の紙面に垂直な方向に延びている。LDバー1 2から出射されたレーザービームはマイクロレンズ13 によって集束されて出射される。放熱体11の内部には LDバー12を冷却するための水路が形成されている。 水路は、加圧水路14と冷却部15と排出水路16とか ら構成されている。加圧水路14は円筒状の銅製パイプ からなり、この加圧水路14の端部には直角に太めの銅 製パイプが溶接され、水溜部14aが形成されている。 この水溜部14aには、LDバー12の配設方向に沿っ て複数の小孔17が形成されている。これら加圧水路1 4 および水溜部14aは放熱体11の内部に形成された 空洞部に挿入、固定されて構成されている。この空洞部 は、厚さ1mmの銅板からなる放熱体11の内部が切削 されて形成されている。LDバー12の下方にある空洞 部は冷却部15を構成しており、LDバー12の近傍の 冷却部15には凹凸面15aが形成されている。この凹 凸面15aは、各小孔17から噴射される冷却水が噴き つけられる位置に形成されている。放熱体11の残余の 空洞部は排出水路16を構成している。

【0012】このような構成において、加圧水路14に 注入された冷却水は髙圧力になり、加圧された冷却水は 各小孔17から噴射する。噴射した冷却水は凹凸面15

a に噴きつけられ、排出水路 1 6 に集められて排出される。

【0013】本実施例によるヒートシンクにおいては、小孔17から噴射された冷却水は冷却部15の内壁に高圧で噴きつけられ、LDバー12から冷却部15に伝わった熱はこの冷却水によって効果的に奪われる。一方、本実施例によるヒートシンクは、耐久性の高い銅板および銅製パイプによって形成され、従来のように脆いシリコン結晶を用いなくても構成できる。このため、ヒートシンクの作製工程に微細で複雑な従来の加工工程が必要とされなくなり、比較的容易に耐久性の高いヒートシンクを製造することが可能となる。

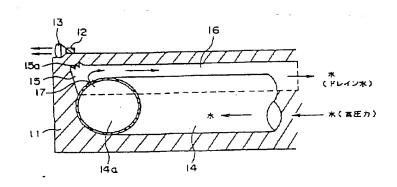
【0014】また、冷却水が噴きつけられる冷却部15の内壁に凹凸面15aが形成されているため、冷却部15の表面積は増大する。よって、冷却部15と冷却水との接触面積が増大するため、LDバー12から冷却部15に伝えられた熱はより効率的に冷却水に奪われ、ヒートシンクの熱交換の効率は向上する。

【0015】また、加圧水路14に水溜部14 aが形成され、この水溜部14 aに複数の小孔17が形成されて 20 いるため、各小孔17から噴射される高圧の冷却水は冷却部15に同時に噴きつけられる。このため、棒状に長く形成されたLDバー12であっても、多量の冷却水によって全体的に効率良く冷却される。

[0016]

【発明の効果】以上説明したように本発明によれば、小

【図1】



孔から噴射された冷却水は冷却部に高圧で噴きつけられ、発熱体から冷却部に伝わった熱はこの冷却水によって効果的に奪われる。一方、本構造は脆いシリコン結晶を用いなくても構成できる。このため、ヒートシンクの作製工程に微細で複雑な加工工程が必要とされなくなり、比較的容易に耐久性の高いヒートシンクを製造することが可能となる。

【0017】また、冷却部に凹凸が形成されていると、 冷却部の表面積は増大し、冷却水との接触面積は増大す る。このため、発熱体から冷却部に伝えられた熱はより 効率的に冷却水に奪われ、ヒートシンクの熱交換の効率 は向上する。

[0018] また、加圧水路に水溜部が形成され、この水溜部に複数の小孔が形成されていると、各小孔から噴射される高圧の冷却水は冷却部に同時に噴きつけられる。このため、発熱体は全体的に効率良く冷却される。 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例によるヒートシンクを示す側 面図である。

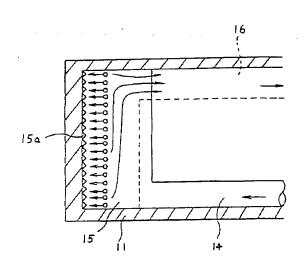
【図2】本実施例によるヒートシンクを示す上面図である

【図3】従来のヒートシンクを示す図である。

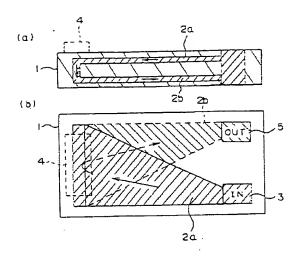
【符号の説明】

11…放熱体、12…LDバー、13…マイクロレン ズ、14…加圧水路、14a…水溜部、15…冷却部、 15a…凹凸面、16…排出水路、17…小孔。

【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 宮島 博文

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホトニクス株式会社内

(72)発明者 神崎 武司

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ

トニクス株式会社内

(72)発明者 菅 博文

静岡県浜松市市野町1126番地の1 浜松ホ

トニクス株式会社内